

## Příloha č. 1 - Závazné parametry řešení projektu

## 1) Název projektu v původním jazyce projektu

Název projektu v původním jazyce projektu

Stabilní tenké vrstvy pro optické a monokrystalické materiály

## 2) Datum zahájení a ukončení projektu

Datum zahájení a ukončení projektu

01/2017 - 12/2020

## 3) Předmět řešení návrhu projektu

Předmět řešení návrhu projektu

Zdokonalení technologie přípravy tenkých vrstev metodou napařování s iontovou asistencí (IAD).  
Zdokonalení technologie broušení a leštění monokrystalických materiálů.

## 4) Cíl projektu (účel podpory)

Představení projektu

Budou připraveny funkční vzorky konkrétních systémů stabilních tenkých dielektrických vrstev (antireflexní, vysokoodrazné, kombinované) s vysokým prahem poškození laserovým zářením (LIDT) na podložkách z optických skel a monokrystalických materiálů.  
Budou připraveny funkční vzorky stabilních ITO vrstev připravených na scintilačních krystalech.  
Bude připravena ověřená technologie přípravy tenkých vrstev s vysokým LIDT a přesně specifikovanými minimálními hodnotami LIDT.  
Budou připraveny funkční vzorky leštěných laserových aktivních materiálů generujících v aplikačně zajímavých spektrálních oblastech (1 um, 2 um) s minimální hrubostí povrchu.  
Bude připraven užitečný vzor safírové dutiny pro diodově čerpaný laser Nd:YAG.

## 5) Klíčová osoba řešitelského týmu

Klíčová osoba řešitelského týmu

RNDr. Štěpán Uxa Ph.D.

## 6) Harmonogram a výstupy/výsledky projektu

## Název období a rok

Název období

Příprava podložek, prvotní depozice vrstev

Rok

2017

## Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Díleč činnosti daného období

Budou vypěstovány aktivní laserové materiály generující záření ve spektrální oblasti kolem 1 um.  
Zdokonalení technologie broušení a leštění budou z těchto materiálů připraveny podložky s cílem dosažení minimální drsnosti povrchu a maximální hodnoty prahu poškození laserovým zářením (LIDT). Podložky budou použity pro prvotní depozice antireflexních (AR) a vysokoodrazných (HR) vrstev s vysokým LIDT.

## Výstup/výsledek daného období

|   |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo                                     | Název výstupu/výsledku           |                              |
| TH02010579-2017V001                                     | Průběžná/závěrečná zpráva        |                              |
| Popis výstupu/výsledku                                  |                                  |                              |
| Průběžná/závěrečná zpráva                               |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV              | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) | 2017                             | 2017                         |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Identifikační číslo   | Název výstupu/výsledku  |                              |
| TH02010579-2017V002   | Leštěné monokrystalické podložky z materiálů generujících na vlnových délkách kolem 1 um se změřeným LIDT |                              |
| Popis výstupu/výsledku  |   |                              |
| Bude zdokonalena technologie broušení a leštění monokrystalických podložek z vypěstovaných materiálů generujících na vlnových délkách kolem 1 um s cílem dosažení minimální drsnosti povrchu a maximální hodnoty LIDT. Touto technologií budou připraveny funkční vzorky se změřenou hodnotou LIDT. |   |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV  | Termín dosažení výstupu/výsledku  | Termín implementace výsledku |
| Gfunk - funkční vzorek  | 2017  | 2018                         |

## Název období a rok

|  |             |
|--|-------------|
| Název období<br>Příprava podložek, funkční vzorky AR vrstev, zdokonalování technologií | Rok<br>2018 |
|--|-------------|

## Činnosti a výstupy/výsledky daného období

|   |
|---|
| Dílčí činnosti daného období<br>Budou vypěstovány aktivní laserové materiály generující záření ve spektrální oblasti kolem 2 um.<br>Zdokonalením technologie broušení a leštění budou z těchto materiálů připraveny podložky s cílem dosažení minimální drsnosti povrchu a maximální hodnoty LIDT. Podložky budou použity pro přípravu funkčních vzorků AR vrstev s vysokým LIDT. Bude pokračovat zdokonalování technologie přípravy HR vrstev. Budou vypěstovány monokrystalické safírové trubice se sníženým obsahem rozptylových center. |
|---|

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2018V001  | Název výstupu/výsledku<br>Průběžná/závěrečná zpráva |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Průběžná/závěrečná zpráva   |   |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2018            | Termín implementace výsledku<br>2018 |

## Výstup/výsledek daného období

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2018V002   | Název výstupu/výsledku<br>Funkční vzorky dielektrických AR vrstev s vysokým LIDT připravených na podložkách z monokrystalického materiálu |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky dielektrických antireflexních vrstev na podložkách z aktivního laserového materiálu. LIDT na vlnové délce 1030 nm bude větší než 1,5 J/cm <sup>2</sup> při 3 ns pulzech. Reflektivita bude nižší než 0,2% při kolmém dopadu. |   |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2018  | Termín implementace výsledku<br>2019 |

## Výstup/výsledek daného období

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2018V003   | Název výstupu/výsledku<br>Funkční vzorky dielektrických AR vrstev s vysokým LIDT připravených na podložkách z optického skla |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky dielektrických antireflexních vrstev na podložkách z optického skla. LIDT na vlnové délce 1030 nm bude větší než 1,5 J/cm <sup>2</sup> při 3 ns pulzech. Reflektivita bude nižší než 0,2% při kolmém dopadu. |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2018   | Termín implementace výsledku<br>2019 |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2018V004  | Název výstupu/výsledku<br>Leštěné monokrystalické podložky z materiálů generujících na vlnových délkách kolem 2 um se změřeným LIDT |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Bude zdokonalena technologie broušení a leštění monokrystalických podložek z vypěstovaných materiálů generujících na vlnových délkách kolem 2 um s cílem dosažení minimální drsnosti povrchu a maximální hodnoty LIDT. Touto technologií budou připraveny funkční vzorky se změřenou hodnotou LIDT. |   |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek  | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2018  | Termín implementace výsledku<br>2019 |

## Výstup/výsledek daného období

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2018V005   | Název výstupu/výsledku<br>Safírové trubice se sníženým obsahem rozptylových center |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou EFG budou vypěstovány funkční vzorky monokrystalických safírových trubic s minimálním množstvím rozptylových center pro využití na diodově čerpaný laser Nd:YAG. |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2018   | Termín implementace výsledku<br>2019 |

## Název období a rok

|   |             |
|---|-------------|
| Název období<br>Funkční vzorky HR vrstev a vrstev ITO, optimalizace technologií | Rok<br>2019 |
|---|-------------|

## Činnosti a výstupy/výsledky daného období

## Díleč činnosti daného období

Budou připraveny funkční vzorky HR vrstev s vysokým LIDT a funkční vzorky stabilních vrstev ITO. Bude pokračovat zdokonalování technologie napařování kombinovaných HR/AR dielektrických vrstev a hybridních zrcadel typu kov-dielektrikum. Proběhne optimalizace technologie pěstování safírových trubíc a příprava funkčních vzorků.

## Výstup/výsledek daného období

|   |                           |                                  |                              |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo   | Název výstupu/výsledku    | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| TH02010579-2019V001   | Průběžná/závěrečná zpráva | 2019                             | 2019                         |
| Popis výstupu/výsledku<br>Průběžná/závěrečná zpráva   |                           |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |                           |                                  |                              |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |                                  |                              |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo   | Název výstupu/výsledku  | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| TH02010579-2019V002   | Funkční vzorek safírové trubice se sníženým obsahem rozptylových center | 2019                             | 2020                         |
| Popis výstupu/výsledku<br>Optimalizovanou metodou pěstování budou připraveny funkční vzorky monokrystalických safírových trubíc s minimálním množstvím rozptylových center pro využití na diodově čerpaný laser Nd:YAG. |   |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek  |   |                                  |                              |

## Výstup/výsledek daného období

|  |   |                                  |                              |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo  | Název výstupu/výsledku  | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| TH02010579-2019V003  | Funkční vzorky dielektrických HR vrstev s vysokým LIDT připravených na podložkách z monokrystalického materiálu | 2019                             | 2020                         |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky dielektrických vysokoodrazných vrstev na podložkách z aktivního laserového materiálu. LIDT na vlnové délce 1030 nm bude větší než 3 J/cm <sup>2</sup> při 3 ns pulzech. Reflektivita bude větší než 99,5% při kolmém dopadu. |   |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   |   |                                  |                              |

## Výstup/výsledek daného období

|  |  |                                  |                              |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo  | Název výstupu/výsledku   | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| TH02010579-2019V004  | Funkční vzorky dielektrických HR vrstev s vysokým LIDT připravených na podložkách z optického skla | 2019                             | 2020                         |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky dielektrických vysokoodrazných vrstev na podložkách z optického skla. LIDT na vlnové délce 1030 nm bude větší než 3 J/cm <sup>2</sup> při 3 ns pulzech. Reflektivita bude větší než 99,5% při kolmém dopadu. |  |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   |  |                                  |                              |

## Výstup/výsledek daného období

|  |  |                                  |                              |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Identifikační číslo  | Název výstupu/výsledku   | Termín dosažení výstupu/výsledku | Termín implementace výsledku |
| TH02010579-2019V005  | Funkční vzorky vrstev ITO připravených na scintilačních krystalech | 2019                             | 2020                         |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky ITO vrstev tloušťky <20 nm, odporem <50 kOhm/sq, minimální absorbcí ve vrstvě v oblasti emise scintilačního krystalu a s co největší časovou stabilitou parametrů. |  |                                  |                              |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   |  |                                  |                              |

## Název období a rok

|  |      |
|--|------|
| Název období   | Rok  |
| Dokončení přípravy funkčních vzorků a užitého vzoru, ověření technologií | 2020 |

## Činnosti a výstupy/výsledky daného období

## Díleč činnosti daného období

V posledním období projektu bude dokončena příprava funkčních vzorků kombinovaných HR/AR dielektrických vrstev a hybridních zrcadel s vysokým LIDT. Bude ověřena technologie přípravy stabilních tenkých dielektrických vrstev s vysokým prahem poškození a přesně definovanou minimální hodnotou dosahovaného LIDT. Bude připravena a jako užité vzor chráněna safírová dutina diodově čerpaného laseru Nd:YAG.

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V001  | Název výstupu/výsledku<br>Průběžná/závěrečná zpráva |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Průběžná/závěrečná zpráva   |   |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2020 |

## Výstup/výsledek daného období

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V002   | Název výstupu/výsledku<br>Funkční vzorek hybridního zrcadla s vysokým LIDT |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Na podložkách z optického skla budou připraveny funkční vzorky hybridních zrcadel sestávajících z kovové vrstvy a dielektrických vrstev připravených metodou IAD s cílem dosažení LIDT > 0,5 J/cm <sup>2</sup> při 1030 nm a 3 ps pulzech. |  |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek   |  | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2021 |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V003  | Název výstupu/výsledku<br>Funkční vzorky kombinovaných HR/AR vrstev s vysokým LIDT připravených na podložkách z monokrystalického materiálu |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky dielektrických kombinovaných HR/AR vrstev na podložkách z aktivního laserového materiálu. LIDT na vlnové délce 1030 nm bude větší než 1,5 J/cm <sup>2</sup> při 3 ns pulzech. Reflektivita na čerpací vlnové délce bude větší než 95% při kolmém dopadu, reflektivita pro kolmý dopad emitovaného záření bude menší než 0,5%. |   |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek  |   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2021 |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V004  | Název výstupu/výsledku<br>Funkční vzorky vrstev ITO připravených metodou IAD na scintilačních krystalech bez nutnosti temperace |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Metodou IAD budou připraveny funkční vzorky ITO vrstev tloušťky <20 nm, odporem <50 kOhm/sq, minimální absorbcí ve vrstvě v oblasti emise scintilačního krystalu a s co největší časovou stabilitou parametrů bez nutnosti postdepoziciční temperace. |   |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Gfunk - funkční vzorek  |   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2021 |

## Výstup/výsledek daného období

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V005  | Název výstupu/výsledku<br>Ověřená technologie přípravy stabilních tenkých vrstev s vysokým LIDT |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Bude dokončena technologie depozice stabilních dielektrických tenkých vrstev připravovaných metodou IAD na podložky z optických skel a vypěstovaných monokrystalických materiálů. LIDT bude dosahovat hodnot:<br>- >1,5 J/cm <sup>2</sup> u AR vrstev;<br>- >3 J/cm <sup>2</sup> u HR vrstev<br>na vlnové délce 1030 nm při 3 ns pulzech. AR vrstvy budou mít reflektivitu nižší než 0,2 % pro kolmý dopad. HR vrstvy budou mít reflektivitu větší než 99,5% při kolmém dopadu. |   |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Ztech - ověřená technologie   |   | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2021 |

## Výstup/výsledek daného období

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo<br>TH02010579-2020V006  | Název výstupu/výsledku<br>Saffrová dutina pro diodově čerpaný laser Nd:YAG |  |                                      |
| Popis výstupu/výsledku<br>Bude připraven užitečný vzor saffrové dutiny pro diodově čerpaný laser Nd:YAG. Laserová tyč Nd:YAG připravená z vypěstovaného monokrystalického materiálu bude upevněna do saffrové dutiny z monokrystalického saffru s minimem rozptylových center a vhodného vnitřního průměru. Výrobek bude patentově chráněn. |  |  |                                      |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV<br>Fuzit - užitečný vzor   |  | Termín dosažení výstupu/výsledku<br>2020 | Termín implementace výsledku<br>2021 |

## 7) Rozdělení práv k výsledkům projektu

## Rozdělení práv k výsledkům projektu

Vlastníkem majetkových práv k výsledkům, tj. novým poznatkům ve výzkumu a vývoji získaným při řešení úkolů projektu, se stává vždy ta ze smluvních stran, která dosáhla příslušných výsledků svou samostatnou prací na projektu. Bylo-li dosaženo výsledků při výzkumu společnou činností více účastníků, upraví mezi sebou v souladu vzájemné podíly na majetkových právech k výsledkům činnosti zvláštní smlouvou. Primárním podkladem k rozhodnutí bude vklad know-how do projektu, případně dokumentovaný rozsah prací a nákladů.

Za technologie spojené s pěstováním a opracováním krystalů a z nich připravovaných substrátů, s depozicí vrstev a jejich aplikacemi zodpovídá přednostně CRYTUR. Za technologie a metody související s měřením LIDT zodpovídá přednostně FzÚ.

Výsledky nepodléhající obchodnímu tajemství budou prezentovány na konferencích nebo ve vědeckých publikacích.

## 8) Identifikační údaje uchazeče

## Hlavní příjemce - [P] CRYTUR, spol. s r.o.

|   |                   |  |                                       |  |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|--|
| IČ<br>25296558  | DIČ<br>CZ25296558 | Obchodní jméno<br>CRYTUR, spol. s r.o. |                                       |  |
| Organizační jednotka  |                   |  | Kód organizační jednotky              |  |
| Právní forma<br>POO - Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob |                   | Rodné číslo                            | Typ organizace<br>SP - Střední podnik |  |

## Další účastník projektu - [D] Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

|  |                   |   |  |  |
|--|-------------------|---|--|--|
| IČ<br>68378271   | DIČ<br>CZ68378271 | Obchodní jméno<br>Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |  |  |
| Organizační jednotka   |                   |   | Kód organizační jednotky   |  |
| Právní forma<br>VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) |                   | Rodné číslo                                     | Typ organizace<br>VO - Výzkumná organizace AV ČR - Akademie věd ČR |  |

Hlavní příjemce - [P] CRYTUR, spol. s r.o.

9) Náklady

| Ukazatel                         | Jednotka  | Rok              |                  |                  |                  | Celkem            |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                  |           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |                   |
| Osobní náklady                   | Kč        | 1 400 000        | 1 450 000        | 1 500 000        | 1 600 000        | 5 950 000         |
| Náklady na subdodávky            | Kč        | 320 000          | 340 000          | 360 000          | 380 000          | 1 400 000         |
| Ostatní přímé náklady            | Kč        | 1 100 000        | 1 200 000        | 1 250 000        | 1 300 000        | 4 850 000         |
| Nepřímé náklady                  | Kč        | 500 000          | 530 000          | 550 000          | 580 000          | 2 160 000         |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>            | <b>Kč</b> | <b>3 320 000</b> | <b>3 520 000</b> | <b>3 660 000</b> | <b>3 860 000</b> | <b>14 360 000</b> |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | %         | 20               | 20               | 20               | 20               | 20                |

10) Zdroje

| Ukazatel             | Jednotka  | Rok              |                  |                  |                  | Celkem            |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                      |           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |                   |
| Podpora              | Kč        | 1 650 000        | 1 800 000        | 1 850 000        | 2 000 000        | 7 300 000         |
| Neveřejné zdroje     | Kč        | 1 670 000        | 1 720 000        | 1 810 000        | 1 860 000        | 7 060 000         |
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>Kč</b> | <b>3 320 000</b> | <b>3 520 000</b> | <b>3 660 000</b> | <b>3 860 000</b> | <b>14 360 000</b> |
| Míra podpory         | %         | 49.70            | 51.14            | 50.55            | 51.81            | 50.84             |

|    | PODÍLY KATEGORIÍ VÝZKUMU | Jednotka | Rok  |      |      |      |
|----|--------------------------|----------|------|------|------|------|
|    |                          |          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AV | Aplikovaný výzkum        | %        | 57   | 54   | 46   | 42   |
| EV | Experimentální vývoj     | %        | 43   | 46   | 54   | 58   |

Další účastník projektu - [D] Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

## 9) Náklady

| Ukazatel                         | Jednotka  | Rok            |                |                |                | Celkem           |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                  |           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |                  |
| Osobní náklady                   | Kč        | 525 000        | 525 000        | 525 000        | 505 000        | 2 080 000        |
| Náklady na subdodávky            | Kč        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Ostatní přímé náklady            | Kč        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 120 000        | 420 000          |
| Nepřímé náklady                  | Kč        | 125 000        | 125 000        | 125 000        | 125 000        | 500 000          |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>            | <b>Kč</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>3 000 000</b> |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | %         | 20             | 20             | 20             | 20             | 20               |

## 10) Zdroje

| Ukazatel             | Jednotka  | Rok            |                |                |                | Celkem           |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                      |           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |                  |
| Podpora              | Kč        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 3 000 000        |
| Neveřejné zdroje     | Kč        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>Kč</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>3 000 000</b> |
| Míra podpory         | %         | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00           |

|    | PODÍLY KATEGORIÍ VÝZKUMU | Jednotka | Rok  |      |      |      |
|----|--------------------------|----------|------|------|------|------|
|    |                          |          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AV | Aplikovaný výzkum        | %        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| EV | Experimentální vývoj     | %        | 100  | 100  | 100  | 100  |

## 11) Finance za projekt

## Náklady za projekt

| Ukazatel                    | Jednotka  | Rok              |                  |                  |                  | Celkem            |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                             |           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |                   |
| Osobní náklady              | Kč        | 1 925 000        | 1 975 000        | 2 025 000        | 2 105 000        | 8 030 000         |
| Náklady na subdodávky       | Kč        | 320 000          | 340 000          | 360 000          | 380 000          | 1 400 000         |
| Ostatní přímé náklady       | Kč        | 1 200 000        | 1 300 000        | 1 350 000        | 1 420 000        | 5 270 000         |
| Nepřímé náklady             | Kč        | 625 000          | 655 000          | 675 000          | 705 000          | 2 660 000         |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>       | <b>Kč</b> | <b>4 070 000</b> | <b>4 270 000</b> | <b>4 410 000</b> | <b>4 610 000</b> | <b>17 360 000</b> |
| Podíl nákladů na subdodávky | %         | 7.86             | 7.96             | 8.16             | 8.24             | 8.06              |

## Zdroje za projekt

| Ukazatel               | Jednotka  | Rok              |                  |                  |                  | Celkem            |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        |           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |                   |
| Podpora                | Kč        | 2 400 000        | 2 550 000        | 2 600 000        | 2 750 000        | 10 300 000        |
| Ostatní veřejné zdroje | Kč        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Neveřejné zdroje       | Kč        | 1 670 000        | 1 720 000        | 1 810 000        | 1 860 000        | 7 060 000         |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>   | <b>Kč</b> | <b>4 070 000</b> | <b>4 270 000</b> | <b>4 410 000</b> | <b>4 610 000</b> | <b>17 360 000</b> |
| Míra podpory           | %         | 58.97            | 59.72            | 58.96            | 59.65            | 59.33             |